PATENT 81707.0164

IN THE UNITED ST ATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of:

Naoyuki SHINO et al.

Serial No: 09/709,098

Filed: November 10, 2000

WIRING BOARD For:

Art Unit: 2835

Examiner:

Not assigned

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed

Commissioner for Patents Washington D.C. 20231, on

of Debosit

2/21/01

Signature Date

TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

Assistant Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

Dear Sir:

Enclosed herewith are certified copies of Japanese patent application Nos. 11-319974 filed November 10, 1999, 2000-089598 filed March 28, 2000, 2000-092191 filed March 29, 2000, 2000-194398 filed June 28, 2000 and 2000-197262 filed June 29, 2000, from which priority is claimed under 35 U.S.C. § 119 and Rule 55.

Acknowledgment of the priority document(s) is respectfully requested to ensure that the subject information appears on the printed patent.

By:

Respectfully submitted

Ŀ& HARTSON∕L.L.P. HOGA

Date: February 21, 2001

Louis A. Mok

Registration No. 22,585 Attorney for Applicant(s)

500 South Grand Avenue, Suite 1900

Los Angeles, California 90071

Telephone: 213-337-6700 Facsimile: 213-337-6701

\\LA - 81707/164 - #102628 v1



PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

1999年11月10日

出 Application Number:

平成11年特許願第319974号

出 顊 人 Applicant (s):

京セラ株式会社

2000年 8月 4 日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office





特平11-319974

【書類名】

特許願

【整理番号】

20768

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H05K

【発明者】

【住所又は居所】

鹿児島県国分市山下町1番4号 京セラ株式会社総合研

究所内

【氏名】

志野 直行

【発明者】

【住所又は居所】

鹿児島県国分市山下町1番4号 京セラ株式会社総合研

究所内

【氏名】

郡山 慎一

【発明者】

【住所又は居所】

鹿児島県国分市山下町1番4号 京セラ株式会社総合研

究所内

【氏名】

北澤 謙治

【発明者】

【住所又は居所】

鹿児島県国分市山下町1番4号 京セラ株式会社総合研

究所内

【氏名】

南上 英博

【特許出願人】

【識別番号】

000006633

【住所又は居所】

京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

【氏名又は名称】

京セラ株式会社

【代表者】

西口 泰夫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

005337

【納付金額】

21,000円

1

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】配線基板およびその導波管との接続構造

【特許請求の範囲】

【請求項1】誘電体基板と、該誘電体基板の一方の表面に形成された信号伝送 線路と、該信号伝送線路と導波管とを接続するための接続部を具備する配線基板 であって、前記接続部が、前記誘電体基板の他方の表面に形成され、前記信号伝 送線路の終端と対峙する位置にスロット孔が形成されてなるグランド層と、該グ ランド層のスロット孔形成表面に形成された第1の誘電体部と、該第1の誘電体 部表面の前記スロット孔と対峙する位置に設けられた信号励振用のパッチ導体と 、該パッチ導体表面に形成された第2の誘電体部とを具備することを特徴とする 配線基板。

【請求項2】前記第1の誘電体部および第2の誘電体部の大きさが、接続される導波管の内径以下であることを特徴とする請求項1記載の配線基板。

【請求項3】前記第1誘電体部および前記第2誘電体部の周囲に、前記グランド層と電気的に接続され且つ導波管の導体壁と接続される金属枠体を取り付けてなることを特徴とする請求項1記載の配線基板。

【請求項4】前記誘電体基板の他方の表面に、第1の誘電体層および第2の誘電体層が前記誘電体基板と一体的に形成されており、前記第1の誘電体部が前記第1の誘電体層内に、また前記第2の誘電体部が前記第2の誘電体層内に設けられていることを特徴とする請求項1記載の配線基板。

【請求項5】前記第1及び第2の誘電体層の前記パッチ導体形成部を中心とする周囲に、前記導波管の導体壁と前記グランド層を電気的に接続するための垂直導体が前記第1及び第2の誘電体層を貫通して形成されてなり、前記垂直導体によって囲まれた領域が第1の誘電体部および第2の誘電体部を形成していることを特徴とする請求項4記載の配線基板。

【請求項6】誘電体基板と、該誘電体基板の一方の表面に形成された信号伝送 線路と、該信号伝送線路と導波管とを接続してなる配線基板と導波管との接続構 造であって、前記配線基板の接続部が、該誘電体基板の他方の表面に形成され、 前記信号伝送線路の終端と対峙する位置にスロット孔が形成されてなるグランド 層と、該グランド層のスロット孔形成表面に形成された第1の誘電体部と、該第1の誘電体部表面の前記スロット孔と対峙する位置に設けられた信号励振用のパッチ導体と、該パッチ導体表面に形成された第2の誘電体部とを具備することを特徴とする配線基板と導波管との接続構造。

【請求項7】前記配線基板における前記第1の誘電体部および第2の誘電体部の大きさが、接続される導波管の内径以下であることを特徴とする請求項6記載の配線基板と導波管との接続構造。

【請求項8】前記第1誘電体部および前記第2誘電体部の周囲に、前記グランド層と電気的に接続された金属枠体が取り付けられ、該金属枠体と前記導波管のフランジとを接続固定してなることを特徴とする請求項6記載の配線基板と導波管との接続構造。

【請求項9】前記配線基板における前記誘電体基板の他方の表面に、第1の誘電体層および第2の誘電体層が前記誘電体基板と一体的に形成されており、前記第1の誘電体部が前記第1の誘電体層内に、また前記第2の誘電体部が前記第2の誘電体層内に設けられていることを特徴とする請求項6記載の配線基板と導波管との接続構造。

【請求項10】前記配線基板における前記第1及び第2の誘電体層の前記パッチ導体形成部を中心とする周囲に、前記導波管の導体壁と前記グランド層を電気的に接続するための垂直導体が前記第1及び第2の誘電体層を貫通して形成されてなり、前記垂直導体によって囲まれた領域が第1の誘電体部および第2の誘電体部を形成しており、前記導波管の導体壁と前記垂直導体とが電気的に接続されてなることを特徴とする請求項9記載の配線基板と導波管との接続構造。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】 本発明は、高周波用半導体素子や高周波用受動素子などの高周波素子等を収納する為の高周波用パッケージ、あるいはそれら素子を収納したパッケージを実装する回路基板、あるいは各種素子を直接表面実装した回路基板などに用いられ、導波管との接続が可能な配線基板に関し、信号伝送線路-導波管間で効率よく信号伝送できる配線基板とその導波管との接続構造に

関するものである。

[0002]

【従来技術】

近年、社会の情報化が進み、情報の伝達は携帯電話に代表されるように無線化、パーソナル化が進んでいる。このような状況の中、さらに高速大容量の情報伝達を可能にするために、ミリ波(30~300GHz)領域で動作する半導体素子の開発が進んでいる。最近ではこのような高周波半導体素子技術の進歩に伴い、その応用として車間レーダーや無線LANのようなミリ波の電波を用いたさまざまな応用システムも提案されるようになってきた。例えば、ミリ波を用いた車間レーダー(1995年電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ大会、SC-7-6参照)、コードレスカメラシステム(1995年電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ大会、C-137参照)、高速無線LAN(1995年電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ大会、C-139参照)が提案されている。

[0003]

このようにミリ波の応用が進むにつれ、それらの応用を可能とするための要素 技術の開発も同時に進められており、特に、各種の電子部品においては、必要な 伝送特性を有しながら、いかに小型化と低コスト化を図るかが、大きな課題とな っている。

[0004]

このような要素技術の中でも、高周波素子が収納された回路基板あるいはパッケージと、外部電気回路とをいかに簡単で且つ小型な構造で接続するかが重要な要素として位置づけられている。とりわけ、伝送損失の最も小さい導波管が形成された外部電気回路と、高周波素子を搭載した回路基板あるいはパッケージとをいかに接続するかが大きな問題であった。

[0005]

従来における回路基板あるいはパッケージを外部電気回路に形成された導波管に接続する方法としては、高周波用パッケージからコネクタを用いて一旦同軸線路に変換して導波管と接続する方法、外部電気回路において、導波管を一旦マイ

クロストリップ線路等に接続した後、そのマイクロストリップ線路と高周波用パッケージとを接続する方法が採用される。

[0006]

最近では、高周波素子を収納したパッケージを外部電気回路の導波管に直接接続する方法も提案されている(1995年電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ大会、SC-7-5参照)。この提案では、素子をキャビティ内に気密封止する蓋体の一部に石英を埋め込み、その石英埋め込み部を通じて電磁波をキャビティ内に導入し、キャビティ内に設置した導波管-マイクロストリップ線路変換基板と接続したものである。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記のように、外部電気回路の導波管を一旦、コネクタやマイクロストリップ線路などの他の伝送線路形態を介して、パッケージと接続する方法では、接続構造自体が複雑化するとともに、コネクタや他の伝送線路を形成する領域を確保する必要があるために、接続構造自体が大型化してしまうという問題があった。しかも、他の線路形態やコネクタを介することにより伝送損失が増大する可能性もあった。

[0008]

これに対して、導波管から電磁波の形でパッケージのキャビティ内部まで直接 導入する方法は、接続構造を小型化できる点では有効的であるが、蓋などのキャ ビティ形成部材を通過する際に電磁波の損失を小さくするために、その通過部を 誘電率および誘電正接が小さい材料を使用することが必要であり、そのために、 前記文献に記載されるように、石英などの低誘電率、低損失材料を埋め込む処理 が必要となる。このような埋め込み処理は、気密封止性の信頼性を損なうばかり でなく、量産には全く不向きである。

[0009]

また、キャビティ形成部材をすべて低誘電率、低損失材料によって構成することも考えられるが、パッケージを構成する材料として、それら電気特性以外にも機械的な強度や気密封止性、メタライズ性など各種の特性が要求され、それら特

性をすべて満足し、且つ安価に製造できるような適切な材料は見当たらない。

[0010]

また、特開平11-112209号では、気密封止可能でありかつ伝送線路-導波管の信号接続ができる技術が提唱されているが、これはマイクロストリップ ラインの信号をグランド層に設けた開口部を通し誘電体層を介して導波管に接続 するもので、開口部下の誘電体層厚みのみで信号の透過周波数を調整するので誘 電体厚みの影響が大きく、結果的に特性バラツキが大きくなり製品としては使え なかった。

[0011]

本発明は、前記課題を解消せんとして成されたもので、前記高周波用パッケージなどの配線基板表面に形成された信号伝送線路と、導波管とを信号の損失が小さく、また反射の小さい接続が可能な配線基板とその導波管との接続構造を提供することを目的とするものである。

[0012]

【課題を解決するための手段】

本発明者等は、上記課題について鋭意検討した結果、誘電体基板の一方の表面に信号伝送線路が形成された配線基板において、該誘電体基板の他方の表面に前記信号伝送線路の終端と対峙する位置にスロット孔が形成されてなるグランド層を形成し、そのグランド層のスロット孔形成表面に第1の誘電体部を介して信号励振用のパッチ導体を設け、さらにそのパッチ導体表面に第2の誘電体部とを形成することによって、信号伝送線路ー導波管間の信号伝送を低損失、低反射で効率よく行うことが可能であり、また高周波素子の気密封止をも確実に行うことができることを見出した。

[0013]

また、かかる構造においては、前記第1の誘電体部および第2の誘電体部の大きさが、接続される導波管の内径以下である場合、前記第1誘電体部および前記第2誘電体部の周囲に、前記グランド層と電気的に接続され且つ導波管の導体壁と接続される金属枠体を取り付け、この金属枠体と導波管のフランジとを接続することが望ましい。

[0014]

さらに、前記誘電体基板の他方の表面に、第1の誘電体層および第2の誘電体層が前記誘電体基板と一体的に形成されており、前記第1の誘電体部が前記第1の誘電体層内に、また前記第2の誘電体部が前記第2の誘電体層内に設けてもよく、その場合、前記第1及び第2の誘電体層の前記パッチ導体形成部を中心とする周囲に、前記導波管の導体壁と前記グランド層を電気的に接続するための垂直導体を前記第1及び第2の誘電体層を貫通して形成し、この垂直導体と導波管の金属壁体と電気的に接続することが望ましい。

[0015]

【発明の実施の形態】 以下、本発明の配線基板の構造について、典型的な応 用例として高周波用パッケージの一例を以下に図面をもとに説明する。

まず、図1によれば、高周波用パッケージA1は、誘電体基板1と、蓋体2によって形成されたキャビティ3内において、高周波素子4が誘電体基板1表面に 実装搭載され、キャビティ3内は蓋体2によって気密に封止されている。

[0016]

誘電体基板1のキャビティ3内の表面には、高周波素子4と一端が接続され、 且つ終端5 a を有する信号伝送線路5が形成されている。そして、誘電体基板1 の信号伝送線路5が形成された面とは反対の表面には、一面にグランド層7が形成されており、そしてそのグランド層7の信号伝送線路5と対峙する部分には導 体が形成されていない開口部(いわゆる、スロット孔)6が形成されている。

[0017]

このパッケージにおいては、信号伝送線路5は、これが中心導体をなし、グランド層7とともにマイクロストリップ構造の線路を形成している。なお、信号伝送線路は上記マイクロストリップ線路に限らず、信号伝送線路(中心導体)の両脇にグランド層を形成し、グランド層7とともにグランド付きコプレーナ構造の線路でも良い。また、誘電体基板1の信号伝送線路5の周辺には、蓋体2を取り付けるための導体層8が形成されている。

[0018]

また、図1の髙周波用パッケージA1においては、グランド層7のスロット孔

6形成表面には、第1の誘電体部9を介して信号励振用のパッチ導体10が被着 形成されており、さらに、このパッチ導体10の表面には、第2の誘電体部11 が設けられている。

[0019]

上記の線路構成において、マイクロストリップ線路の信号伝送線路5は、スロット孔6と電磁結合されている、言い換えれば電磁結合によりスロット孔6に給電する。この電磁結合構造は、具体的には、特開平3-129903号に記載されており、図1(b)の誘電体基板1の平面図に示すように、マイクロストリップ線路の信号伝送線路5の終端5aがスロット孔6中心から信号周波数の1/4波長の長さLで突出するように形成することにより、電磁結合することができる。しかし、電磁結合は必ずしも前記寸法の組み合わせだけでなく、その他の組み合わせでも良好な結合は可能である。

[0020]

図1 (c) は、図1 (a) の高周波用パッケージA1に導波管B1を接続した時の構造を説明するための概略断面図である。高周波用パッケージA1のパッチ導体10を有する第1誘電体部9及び第2誘電体部11は、導波管B1の内壁と同じ、あるいはそれよりも小さいサイズからなり、導波管B1との接続時に、導波管B1内に配設されるような形状を有する。

[0021]

そして、導波管 B 1 の開放端のフランジ B'をパッケージ A 1 のグランド層 7 に形成されたスロット孔 6 が導波管の中心となる位置にて当接させるか、またはフランジ B'をグランド層 7 にロウ付けにより接合するか、あるいはフランジ B'を誘電体基板 1 にネジ止めなどの機械的な接合手段により取り付けて、導波管 B 1 の導体壁 1 2 と電気的に接続する。そして、このようにして導波管 B 1 の導体壁 1 2 とグランド層 7 とを電気的に接続することにより、グランド層 7 と導波管 B 1 の電位を共通にする。このとき、第 1 誘電体部 9、第 2 誘電体部 1 1 の外周は特に導波管 B 1 の内壁に接する必要性はない。

[0022]

かかる接続構造において、キャビティ3内にて高周波素子4と接続された信号

伝送線路5における信号は、グランド層7に設けられたスロット孔6により電磁結合され、さらにパッチ導体10により励振され、第2誘電体部11を通過し信号が導波管B1に伝達される。

[0023]

かかる構造においては、パッチ導体10は、信号伝送線路5から上側への電磁波の放射を抑制し、電磁波を第1誘電体部9および第2誘電体部11内に閉じ込める作用を有する。また、第1誘電体部9及び第2誘電体部11は、接続部における空気中への電磁場の分布を抑え放射による変換損失を抑え、またスロット孔6-パッチ導体10-導波管B1の電磁場分布を連続的にする役割を有する。特に第2誘電体部11と導波管B1の界面において磁場分布が垂直とすることが可能となり、その結果、高周波信号の伝送損失の小さい接続構造を実現できる。

[0024]

図2は、図1の高周波用パッケージA1の変形例を示すパッケージであり、(a)は概略断面図、(b)は誘電体層の底面図、(c)は導波管B1と接続した時の概略断面図である。この高周波用パッケージA2によれば、第1誘電体部9、第2誘電体部11の周囲において、グランド層7に金属枠体13をロウ剤等の導電性接着剤を用いて取付けることにより、グランド層7と金属枠体13とを電気的に接続させ、導波管B1の開放端のフランジB'をこの金属枠体13に対して、当接するか、ロウ付けにより接合するかあるいは金属枠体13にネジ止めなどの機械的な接合手段により取り付けることができる。

[0025]

かかる構造によれば、導波管B1を金属枠体13を介して高周波用パッケージA2に対して強固に接合することができ、パッケージA2と導波管B1との接続信頼性を高めることができる。なお、図2では、誘電体基板1の底面に形成された2つの誘電体部9、11の周囲に一体化した金属枠体13を形成したが、この金属枠体13は、分割した構造であってもよく、それぞれ接合一体化して誘電体基板1の底面におけるグランド層7に取り付けることも可能である。

[0026]

図1、図2の髙周波用パッケージにおいては、誘電体部9、11は、グランド

層7の表面に誘電体基板1に一体的に設けられているが、この誘電体部9、11 は、誘電体基板1を作製した後に、適当な接着剤を用いてグランド層7表面に取り付けることができるが、工程数が増加するなどの問題もある。また、一体的に設ける場合、誘電体基板1がセラミックスからなる場合、未焼成の誘電体基板1にグランド層7および信号伝送線路5を印刷塗布し、同様に未焼成の誘電体部9、11を接着剤により接着して、それを一括して同時焼成することにより作製することも可能であるが、焼成時に脱落する可能性がある。

[0027]

そこで、図3乃至図4は、第1誘電体部9、第2誘電体部11を誘電体基板1と一体的に形成してなる高周波用パッケージに関するものである。まず、図3の高周波用パッケージA3によれば、誘電体基板1の底面に形成されたグランド層7の表面に、第1誘電体層14および第2誘電体層15が積層形成されており、この第1誘電体層14と第2誘電体層15との間には、パッチ導体10が内層されている。そして、この第1誘電体層14と第2誘電体層15の前記パッチ導体10形成部を中心とする周囲には、前記導波管B1の導体壁と前記グランド層7を電気的に接続するための複数の垂直導体16が前記第1誘電体層14及び第2誘電体層15を貫通して形成されており、この垂直導体16によって囲まれた領域に第1誘電体部9および第2誘電体部11が形成されている。

[0028]

また、第1誘電体層14と第2誘電体層15との間にはパッチ導体10に加え 導体層17が形成されており、第1誘電体層14および第2誘電体層15の垂直 導体16同士を高い信頼性をもって接続している。また、第2誘電体層15の表 面には導波管B1を接続するための導体層18が被着形成されている。

[0029]

この高周波用パッケージA3に対しては、導波管B1の開放端のフランジB'を第2誘電体層15の表面に形成された導体層18に対して当接するか、ロウ付けにより接合するか、あるいは基板にネジ止めなどの機械的な接合手段によって取り付ける。

[0030]

この図3の構造のパッケージA3は、誘電体基板1と第1誘電体層14、第2 誘電体層15、導体層17、18、垂直導体16などを、周知のセラミック積層 技術を用いて一括して焼成して製造することができる点で有利である。

[0031]

図1、図2のパッケージにおいては、髙周波素子4は、誘電体基板1の表面に 実装された構造であるが、その変形例として、図3のパッケージに示すように、 誘電体基板1と第1誘電体層14によりキャビティ3を形成して、グランド層7 を第1誘電体層14の表面に形成して、さらにそのグランド層7の表面に髙周波 素子4を実装することも可能である。

[0032]

次に、図4は、さらに他の高周波用パッケージA4を説明するためのもので、(a)は概略断面図、(b)はその底面図、(c)は接続する導波管B2の開放端の斜視図、(d)は(a)の高周波用パッケージと導波管との接続構造を示す概略断面図である。図4の高周波用パッケージA4によれば、誘電体基板1の底面に形成されたグランド層7の表面にパッチ導体10を具備する第1誘電体層14、さらにその下部の第2誘電体層15が誘電体基板1に対して一体的に形成されている。この第1誘電体層14および第2誘電体層15には、図4(c)に示すような形状に加工された開放端構造を有する導波管B2の対向する長辺側(H面)の導体壁19、20を挿入するための貫通孔21が設けられている。また、導波管B2の他の対向する短辺側の(E面)の導体壁22、23と接触する部分には導体層24が被着形成される。そして、導波管B2と高周波用パッケージA4のグランド層7を同電位にするために、導体層24とグランド層7とは、この第1誘電体層14、第2誘電体層15を貫通する複数の垂直導体16により電気的に接続されている。

[0033]

そして、第1誘電体層14および第2誘電体層15における貫通孔21と、垂直導体16によって囲まれる誘電体が第1誘電体部9、第2誘電体部11として機能することになる。

[0034]

この高周波用パッケージA4に対しては、導波管B2の導体壁19、20を第 1誘電体層14、第2誘電体層15に形成された貫通孔21に挿入し、グランド層7に導体壁19、20の端部を当接するか、ロウ付けにより接合することによって取り付ける。また、同様に導波管B2の導体壁22、23を第2誘電体層15の表面の導体層24に当接するか、ロウ付けにより接合させる。

[0035]

かかる高周波用パッケージA4においても、誘電体基板1と、貫通孔21、導体層24、第1誘電体層14、第2誘電体層15、垂直導体16とを周知のセラミック積層技術を用いて同時焼成することにより、一括して製造することができる点で有利である。

[0036]

なお、図4のパッケージでは、導波管B2の長辺側導体壁19、20をグランド層7に直接接続したが、短辺側導体壁22、23をグランド層7に直接接続して、長辺側導体壁19、20を導体層およびビアホール導体を介して接続してもよい。

[0037]

また、パッケージA4では第1誘電体層14、第2誘電体層15における貫通 孔21を第2誘電体層15のみに形成し第1誘電体層14には貫通孔部の箇所に 垂直導体(図示せず)を形成し、その垂直導体を介してグランド層7と導波管B 2の電気的接続を行なってもよい。

[0038]

さらには、図1万至図4では半導体素子を実装し気密封止したパッケージについて述べたが、半導体素子を収納したパッケージを実装する回路基板、あるいは 半導体素子を直接実装する回路基板においても同様のことがいえる。

[0039]

上記図1乃至図4に示した本発明の髙周波パッケージA1乃至A4においては、誘電体基板1、第1誘電体部9、第2誘電体部11、第1誘電体層14、第2誘電体層15は、セラミックスまたは有機樹脂、あるいはそれらの複合体からなる構成することができる。例えば、セラミックスとしては、A1203、A1N、

Si₃N₄などのセラミック材料や、ガラス材料、あるいはガラスとAl₂O₃、SiO₂、MgOなどの無機質フィラーとの複合体からなるガラスセラミック材料により形成でき、これらの原料粉末を用いて所定の基板形状に成形した後、焼成することにより形成される。また、有機樹脂としては、有機系材料からなるプリント基板やテフロン基板によって形成することができる。

[0040]

また、信号の伝達を担う各伝送線路およびグランド層は、タングステン、モリブデンなどの高融点金属や、金、銀、銅などの低抵抗金属などにより形成することができ、これらは、用いる基板材料に応じて適宜選択して、従来の積層技術をもって一体的に形成することができる。

[0041]

例えば、基板を $A1_2O_3$ 、A1N、 Si_3N_4 などのセラミック材料により形成する場合には、タングステン、モリブデン等の高融点金属を用いて未焼成体に印刷塗布して、 $1500\sim1900$ Cの温度で焼成すればよく、基板をガラス材料、ガラスセラミック材料により形成する場合には、銅、金、銀などを用いて同様にして $800\sim1100$ Cの温度で焼成することにより作製できる。なお、基板を有機樹脂を含む絶縁材料により形成する場合には、銅、金、銀などを用いてペーストを塗布するか、金属箔を接着することにより線路やグランド層を形成することができる。

[0042]

次に、上記本発明の高周波用パッケージと導波管との接続による伝送特性について図1の高周波用パッケージA1に対して、有限要素法に基づいて評価した。その結果を図5に示した。図5の結果によれば、高周波用パッケージと導波管とが77GHzにおいて、S21(損失)が0dB、S11(反射)が-25dBの良好な伝送特性をもって接続されていることがわかる。

[0043]

【発明の効果】

以上詳述した通り、本発明によれば、配線基板表面に形成された信号伝送線路 と導波管との信号の伝送にあたり、低損失、低反射で効率よく行うことが可能で あり、またパッケージ構造においても髙周波素子の気密封止をも確実に行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の一実施態様である高周波用パッケージA1と導波管B1との接続構造の一実施態様を説明するためものであり、(a)は高周波用パッケージA1の概略断面図、(b)は高周波用パッケージA1における誘電体層の平面図、(c)はその導波管B1との接続構造を説明するための概略断面図である。

【図2】

本発明の他の実施態様である高周波用パッケージA2と導波管B1との接続構造を説明するためものであり、(a)は高周波用パッケージA2の概略断面図、(b)は高周波用パッケージA2における誘電体層の底面図、(c)はその導波管B1との接続構造を説明するための概略断面図である。

【図3】

本発明のさらに他の実施態様である高周波用パッケージA3と導波管B1との接続構造を説明するためものであり、(a)は高周波用パッケージA3の概略断面図、(b)は高周波用パッケージA3における誘電体層の底面図、(c)はその導波管B1との接続構造を説明するための概略断面図である。

【図4】

本発明のさらに他の実施態様である高周波用パッケージA4と導波管B2との接続構造を説明するためものであり、(a)は高周波用パッケージA4の概略断面図、(b)は高周波用パッケージA4における誘電体層の底面図、(c)はその導波管B2の開放端を説明するための斜視図、(d)は高周波用パッケージA4と(c)の先端構造を有する導波管B2との接続構造を説明するための概略断面図である。

【図5】

図1の高周波用パッケージA1と導波管B1との接続による伝送特性を示す図である。

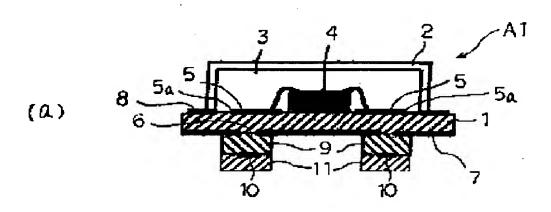
【符号の説明】

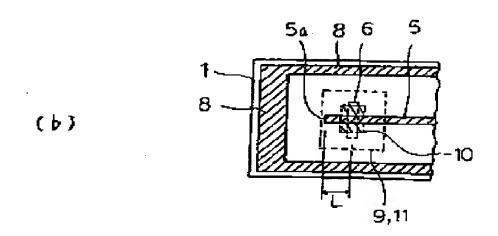
特平11-319974

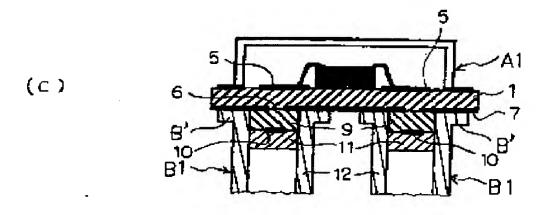
- A1, A2, A3, A4 高周波用パッケージ
- B1, B2 導波管
- B' フランジ
- 1 誘電体基板
- 2 蓋体
- 3 キャビティ
- 4 高周波素子
- 5 信号伝送線路
- 5 a 終端
- 6 スロット孔
- 7 グランド層
- 9 第1誘電体部
- 10 パッチ導体
- 11 第2誘電体部
- 14 第1誘電体層
- 15 第2誘電体層
- 16 垂直導体

【書類名】図面

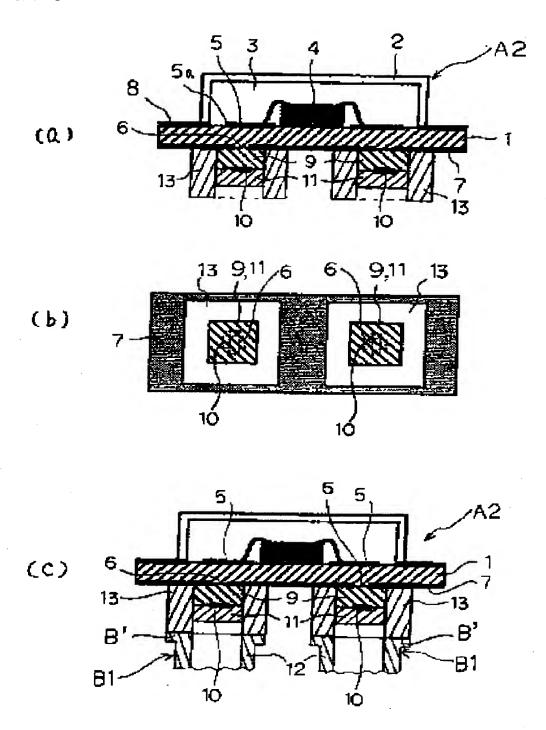
【図1】



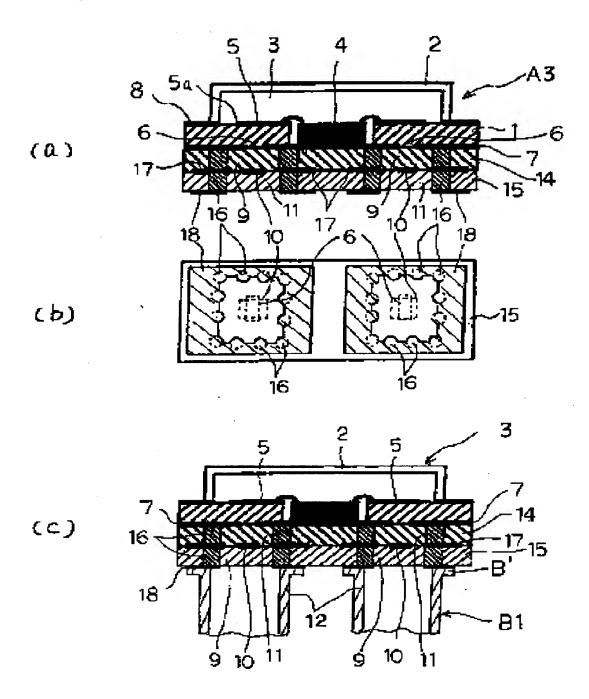




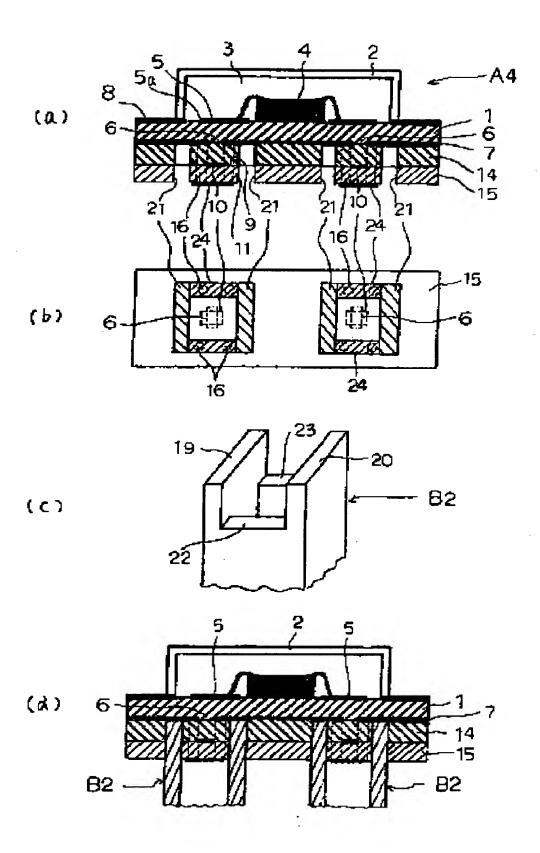
【図2】



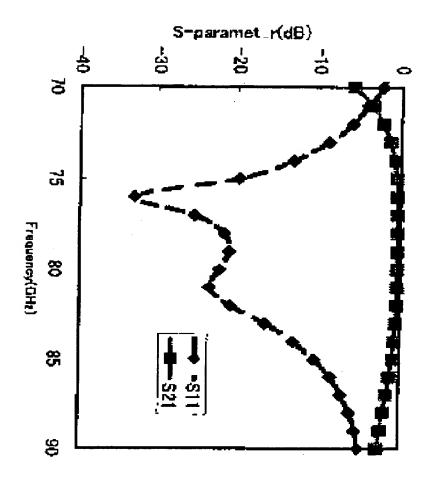
【図3】



【図4】



【図5】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】表面に形成された信号伝送線路と導波管とを低損失、低反射で接続できる配線基板と導波管との接続構造を提供する。

【解決手段】誘電体基板1と、誘電体基板1の一方の表面に形成された信号伝送 線路5と、信号伝送線路5と導波管B1とを接続するための接続部を具備するパッケージなどの配線基板であって、接続部が、誘電体基板1の他方の表面に形成され、信号伝送線路5の終端5aと対峙する位置にスロット孔6が形成されてなるグランド層7と、グランド層7のスロット孔6形成表面に第1誘電体部9を介して設けられた信号励振用のパッチ導体10と、パッチ導体10表面に形成された第2の誘電体部11とを形成する。

【選択図】図1

認定・付加情報

特許出願の番号 平成11年 特許願 第319974号

受付番号 59901100283

書類名特許願

担当官 第四担当上席 0093

作成日 平成11年11月12日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成11年11月10日



出願人履歴情報

識別番号

(000006633)

1. 変更年月日

1998年 8月21日

[変更理由]

住所変更

住 所

京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

氏 名

京セラ株式会社